金属ナノキャビティアレイの構築と光特性

Fabrication and optical properties for gold nano-cavity arrays

○川窪恭平¹, 須川晃資² *Kyohei Kawakubo¹, Kosuke Sugawa²

Abstract: Surface plasmons are collective oscillations of free electrons populated at the surfaces of metal films and nanoparticles, and lead to a generation of the local electric field at the metal/medium interface region by resonating with the light field. Metal nano-cavity arrays with highly-ordered spherical pores are very attractive plasmonic nanostructures because of characteristic optical properties. In this study, we have tried to fabricated gold nano-cavity arrays and investigated their optical properties by using various spectroscopic technologies.

1. 背景

貴金属ナノ粒子に光を照射すると、粒子内の自 由電子の集団振動に起因する反分極場と入射光が カップリングすることによって表面プラズモン共 鳴⁽¹⁾(Surface Plasmon Resonance: SPR)が発現し、入 射光と比較して数~数万倍もの増強された光電場 を局所的ながら発現することが知られている.近 年 SPR を利用した超高感度センサー、ナノ光デバ イスに向けた研究が盛んに行われている.

しかしながら、その特性、および光機能性分子 との相互作用による光学特性変化に関しては、未 解明な要素が多分に含まれていると考えられ、こ れらを解明することで、更なる高性能な光センシ ング・デバイスの創出が期待できる.

本研究では、特異な SPR 特性を誘起することが 知られている金属ナノキャビティアレイ構造体に 着目し、その光電場特性、および光機能性分子へ の影響を体系的に研究し、その有用性を検証する ことを目的とした.

2. 実験

目的とする構造体は、透明電極上に修飾された 微粒子の2次元コロイド結晶を鋳型とし、これに 電解還元法によって金薄膜を電極上に作製し、微 粒子を除去することにより作製した.具体的には、 微粒子としてポリスチレン微粒子(*d*=750nm)と シリカ微粒子(*d*=450nm)を使用し、透明電極に は親水処理を施した Indium-tin-oxide (ITO)電極基 板を使用した。コロイド結晶を作製後、これを作 用極とし、金イオンを含む電解質溶液から金薄膜 を修飾した.微粒子の除去は、ポリスチレン微粒 子ではトルエンに24時間浸漬浸し、シリカ微粒子

1:日大理工・学部・応化 2:日大理工・教員・応化

では超音波処理により行った。[1]



Scheme1. The method of creating the nano structure of a bottom up method

結果・考察

ポリスチレン微粒子から成る2次元コロイド結 晶について、走査型電子顕微鏡により形状を評価 した(SEM像をFig.1に示す).ポリスチレン微 粒子が単粒子膜として、六方最密状に規則配列し ている様子が確認できる.また、このような配列 構造が広範囲(約1 cm²)に渡って形成されてい ることを確認することができた.一方、この電極 基板について透過吸収スペクトルを測定したとこ ろ、周期構造に起因する特異な回折ピークを 990nmに確認することができた.以上の結果から、 ポリスチレン微粒子2次元コロイド結晶を精緻作 製に成功したことを確認した.





Fig.1 SEM image of the two-dimensional polystyrene colloidal crystals.

更に,これに金薄膜を修飾し,ポリスチレン微粒 子を除去した後の SEM 像を Fig. 2 に示す.



Fig.2 SEM image of gold nano-cavity arrays.

微粒子の2次元コロイド結晶を鋳型とした,精緻な金 ナノキャビティアレイ構造体の形成を確認することが できた.なお,このような構造は,約1 cm²の面積に 渡って形成されていることを確認した.

また、シリカ微粒子コロイド結晶を鋳型としたキャビ ティアレイ構造の SEM 像を Fig. 3 に示す.



Figure3.SEM image of silica was removed after electrolysis. ポリスチレン微粒子の際と同様に,キャビティアレイ 構造体の形成を確認することができた.

次に、反射吸収スペクトルによって、これら構造体 の光学特性について調査した(Fig.4).



Fahure4. Reflection spectra of nano-cavity arrays.

結果,ポリスチレン微粒子の場合では,700 nm 付近 に顕著なディップが,シリカ微粒子では,600-1000 nm に渡ってブロードなディップが確認された.これらデ ィップは周期的な微細化構造によって,SPR が誘起さ れた結果に起因すると考えられた.それ故,粒径の変 化によって,キャビティアレイの SPR 特性は大きく変 化することを見出した.発表では,鋳型となる微粒子 の粒径/光学特性について更なる統計的なデータと共 に,この局在電場特性について,詳細を発表する予定 である.

4. 参考文献

[1] Tsunenobu Onodera, Yosuke Takaya, Tadashi Mitsui, Yutaka Wakayama, and Hidetoshi Oikawa *Jpn.J.Appl.Phys.* **2008**, *47*,1440.